Document Name: Japanese Patent Application Laid-open No. 54-144937

Publication Date: November 12, 1979

Title of the Invention: Gas Circulation Apparatus for a Fuel Cell

## <ABSTRACT>

A discharge amount control valve 5 determines a gas discharge amount in accordance with a gas consumption amount in a system using an ejector 2 for recirculating a gas discharged from a fuel cell 3.

## THIS PAGE BLANK (USPTO)

(9日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

型公開特許公報(A)

昭54—144937

5DInt. Cl.2 H 01 M 8/04 識別記号 **③日本分類** 57 E 91

庁内整理番号 7268--5H

63公開 昭和54年(1979)11月12日

発明の数 審査請求 未請求

(全 3 頁)

## 砂燃料電池のガス循環装置

@特 昭53-52286

29出。

昭53(1978) 5月2日

切発 小関和雄 田

川崎市川崎区田辺新田1番1号 富士電機製造株式会社內

富士電機製造株式会社

川崎市川崎区田辺新田1番1号

四代 理 弁理士 横屋赳夫

燃料電池のガス循環装置

特許請求の範囲

1) セル内のガスを循環するガス循環系において、 前記ガスの消費量をガス圧力変化として検出し、 前記ガスの消費量に対応して供給されるガス量を 調整するガス圧力調整器と、前記供給ガスの圧力 により前記ガスの前費量に比例して、前記ガス値 環系の一部ガスを放出する放出費制御弁とを備え たことを特徴とする燃料電池のガス循環装置。 3. 発明の詳細な説明

本発明は、外部から燃料と酸素(もしくは空気) とを反応ガスとして連続的に供給して、電気化学 的に反応させて空気エネルギとして取出す燃料電 他のガス循環装置に関する。

一般にこれらの反応ガスには不純ガスが含まれ ており、循環して使用される間に、不純ガスの繰 **炭が増加し書様されて、その結果セル性能が低下** するという問題がある。この問題を解決するため に、反応ガスの一部を外部へ放出して一定のガス

純度を保持する手段がとられる。この駅に、セル の負荷電流が増加すれば、反応ガスの消費量が増 加するから、補充されるガス量が増加し不純ガス の農废が増加する。従つて、放出されるガス敏を 増加する必要がある。これに反して、反応ガスの **商長量が少なければ、不純ガスの濃度の増加が少** なく、反応ガスの放出盤も少なくなる。すなわち、 反応ガスの放出量は常に一定量でなく、その消費 **量に比例して制御されることが望ましい。このた** めに、負荷電流に対応して放出ガス量を制御する 方法が知られている。との方法において負荷電流 を検出し、放出ガス量を調筋する電磁弁を充は流 最調節弁を開閉させる調節回路、例えば電子式調 節回路が用いられている。ととろが、この種の調 節回路は少なくとも電源板と制御板とを持つブリ ント板様成となり、その構成が複雑になるはかり でなく、電磁弁または流量調節弁を操作するため に少なからぬ電力消費を生じ、燃料電池の出力は このために低減され、従つてその効率が低下する という欠点があつた。

特開昭54-144937(2)

本発明は、上述の点に幾少、従来技術の欠点を 除き反応ガスの所定の純度が維持され、その構成 が簡単で、その動作が確実で、かつ短力消費が不 製になる燃料電池のガス循環装屑を提供すること を目的とする。

このような目的は本発明によれば、セル内の反応ガスを循環するガス循環系において、前記反応ガスの消費係をガス圧力変化として検出し前記反応ガスの消費係をガス圧力変化として検出し前記反応ガスの消費量と、前記供給ガス圧力により前記ガス領環系の一部反応ガスを放出して前記反応ガスの純度を保持する放出量制御弁とを備えることにより連成される。

次に、本発明の一実施例を図面に基色、辞細に 説明する。

第1図は本考案の一実説例の概略構成図を示す。 図においてガス循環系1には、エゼクタノズル2 が設けられ、このノズル2はガス圧力を利用して 反応ガスを循環させるボンブの役割を持つ。4は 圧力調整器で、ガス循環系1の圧力をフィードバ

7 はコイルはれ、8 はニードル弁、8 は正力導入口、10 は焼入口、11 は排出口である。第1 図における供給ガス圧力検出点Pと連通する圧力導入口9 により、コイルばね7 に抗してダイヤフラム6 は変位し、ニードル弁8 を操作する。ダイヤフラム6 の変位量に比例するニードル弁8 の関ロ面級により、ガス循環系1の反応ガスの一部放出及は、供給ガス圧力検出点Pにおけるガス圧力、すなわち反応ガス高分量に比例して変化する。

なか、供給ガス景が復端に少なく、そのために ニードル弁8の開口面積が復端に小さくなると、 ニードル弁8に水分またはごみなどの付着により 目づまり状態になる歯れがある。このために、ニ ードル弁8が完全に閉鎖しないようにストッパを 設け、技低関口面積を規制することが好ましい。 これに反して、一時的に供給ガス量が多くなると、 ニードル弁8が開きすぎて、瞬間的にセル3の内 圧が低下する戯れがある。このために、最高閉口 面積を規制するストッパを設けることもできる。

上述の滅り本発明によれば、圧力調節弁により

ックして、常化セル3の内圧を一定に保持するようにガスを供給する。5 は放出量制御弁で、点 P はエセクタノズル2と圧力調整器4との間の供給 ガス圧力後出点である。

上述の構成により不発明の動作を説明する。供給ガス圧力は、セル3のガス圧力は、セル3のガス圧力は、セル3のガス圧力が増養が増大して変化する。ナなわち、反応が下が過程では、上が、多数の供析がスとセル3内のガス圧力を必要がある。これに反応がスとしたが、人口のおように動作する。これに反応がよりに動作すると、任力の対して、供給がよりに動作する。(使用の対域に対して、供給がは、反応ガスの対域に対して、供給がは、反応ガスの対域に対して、使用の対域でで、対域に対して、反応ガスの情報を行う。

次に、第2回は第1回における放出量制御弁の 概略構成例を示す。図において6はダイヤフラム、

供給される供給ガスのエゼクタノズル入口圧力が 反応ガスの消費量に比例することにより、この圧 力が直接に放出課量制御弁を操作してガス放出量 を制御するという簡単な制御手段により、反応ガ スの純度が維持され、制御構成が簡単で、その動 作が確実で、かつ電力消費が不要であるという効 果を祭する。

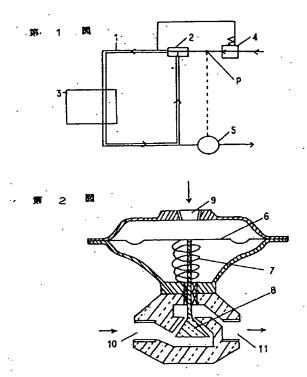
## 4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例の概略構成図、第2 図は第1図における放出量制和弁の概略構成図で ある。

1;ガス循環系、2;エゼクタノズル、3;セル、4;圧力関整器、5;放出量制卸弁、6;ダイヤフラム、1;コイルパネ、8;ニードル弁。

特許出願人 富士電機製造株式会社

代班人 弁理士 模區 赶 央



特許法第17条の2の規定による補正の掲載 昭和 53 年特許顕第 よユユ 86 号(特開昭 54-144937 号 昭和 54年 1/月12日 発行公開特許公報 Sダー /450 号掲載) じつ いては特許法第17条の2の規定による補正があっ たので下記のとおり掲載する。

| Int. CP.  | 施服別<br>まごサ | 广内整理番号  |
|-----------|------------|---------|
| 401M 8/04 |            | 7268 54 |
|           |            |         |
|           |            |         |
|           |            |         |
|           |            |         |
|           |            |         |
|           |            | _       |
|           | Ì          |         |

手統補正許

## ## 5 6 # 1 2 # 2 5 U

特許庁長官

1. 事件の表示

2. 発明の名称

3. 補正をする者

事件との関係

祭 肸 出 象人

 $\widetilde{\alpha}_{i}\overset{(i)}{=}\widetilde{\sigma}_{i}^{i}$ K 78 (880 川崎市川崎区田辺新田 (香1号 (523)富士電機製造株式会社 代表者 央 戸 福 重

4. ft 理

Œ

東京都世田谷区代代 2-24-8

(7994) 弁組士 横 超 赳 夫

補正命令の日付

補正により増加する発明の数

7. 補正の対象

明細書の発明の許細な説例の概

別紙のとおり

1) 明細書第1頁第14行|空気エネルギ」を 「電気エネルギ」と訂正する。